## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-097248

(43)Date of publication of application: 03.04.2003

(51)Int.CI.

F01N 1/00 F01N 7/18 // B01D 46/24

(21)Application number: 2001-294213

(71)Applicant: HINO MOTORS LTD

(22)Date of filing:

26.09.2001

(72)Inventor: NARITA HIRONORI

**FUNAHASHI HIROSHI** 

**OYA TOSHIKI** 

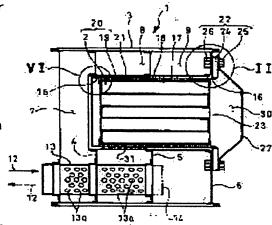
MICHISAKA HISATAKA

## (54) EXHAUST GAS PURIFIER

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an exhaust gas purifier capable of carrying out air wash and water wash for a particulate filter accommodated in an outer cylinder of a muffler with satisfactory workability.

SOLUTION: In an exhaust gas purifier with a built-in particulate filter 2 in an outer cylinder 3 of a muffler 1. while fixing and installing an outer shell 21 by which the accommodating space of the particulate filter 2 is demarcated in the outer cylinder 3, a filter cassette 20 unitized by integrally holding the particulate filter 2 by an inner shell 19 is internally fitted so as to be freely slidable. The state of the outer shell 21 and the filter cassette 20 being internally fitted is detachably/attachably fixed by a locking means 22. A take-out port 23 for taking out the filter cassette 20 outward by being pulled out and detached form the outer shell 21 is provided to the appropriate position of the outer cylinder 3 of the muffler 1 so as to be



#### LEGAL STATUS

openable/closable.

[Date of request for examination]

19.09.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-97248 (P2003-97248A)

(43)公開日 平成15年4月3日(2003.4.3)

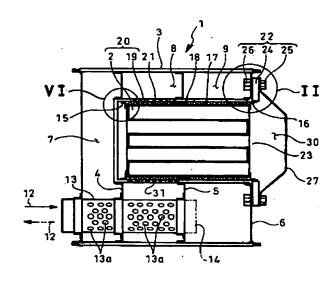
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I
F 0 1 N 3/02	301	F01N 3/02 301H 3G004
		301C 3G090
1/00		1/00 E 4 D 0 5 8
7/18		7/18
// B01D 46/24		B 0 1 D 46/24 B
		審査請求 有 請求項の数4 〇L (全 7 頁)
(21)出願番号	特願2001-294213(P2001-294213)	(71) 出願人 000005463
		日野自勁車株式会社
(22)出顧日	平成13年9月26日(2001.9.26)	東京都日野市日野台3丁目1番地1
		(72)発明者 成田 洋紀
		東京都日野市日野台3丁目1番地1 日野
		自動車株式会社内
		(72)発明者 舟橋 博
		東京都日野市日野台3丁目1番地1 日野
		自動車株式会社内
		(74)代理人 100062236
		弁理士 山田 恒光 (外1名)
		最終質に続く

## (54) 【発明の名称】 排気浄化装置

## (57)【要約】

【課題】 マフラの外筒内に収容させたパティキュレートフィルタに対し作業性良くエア洗浄や水洗浄を行い得るようにした排気浄化装置を提供する。

【解決手段】 マフラ1の外筒3にパティキュレートフィルタ2を内蔵した排気浄化装置に関し、外筒3内にパティキュレートフィルタ2の収容空間を画定するアウタシェル21を固定設置すると共に、パティキュレートフィルタ2をインナシェル19で一体的に抱持することによりユニット化したフィルタカセット20を前記アウタシェル21に対し摺動自在に内嵌せしめ、このアウタシェル21とフィルタカセット20との内嵌状態をロック手段22により着脱可能に固定し、フィルタカセット20をアウタシェル21から抜脱して外部へ取り出すための取出口23をマフラ1の外筒3の適宜位置に開閉可能に構成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 マフラの外筒にパティキュレートフィルタを内蔵した排気浄化装置であって、マフラの外筒内にパティキュレートフィルタの収容空間を画定するアウタシェルを固定設置すると共に、パティキュレートフィルタをインナシェルで一体的に抱持することによりユニット化したフィルタカセットをアウタシェルに対し摺動自在に内嵌せしめ、このアウタシェルとフィルタカセットとの内嵌状態をロック手段により着脱可能に固定し、フィルタカセットをアウタシェルから抜脱して外部へ取り出すための取出口をマフラの外筒の適宜位置に開閉可能に構成したことを特徴とする排気浄化装置。

【請求項2】 ロック手段が、パティキュレートフィルタのガス出口側となるインナシェルの一端部に設けられたフランジと、該フランジをマフラの外筒の適宜位置に締結する締結手段とにより構成され、フィルタカセットを外部へ取り出す取出口が、パティキュレートフィルタを通過した排気ガスをアウタシェルの外周空間へ折り返す後室形成蓋により閉塞されており、該後室形成蓋が前記インナシェルのフランジと一緒に締結手段により共締めされるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の排気浄化装置。

【請求項3】 インナシェルの反フランジ側の他端部にフィルタカセットの挿入方向へ向け縮径するテーバ部が形成され、該テーバ部に対応する位置におけるアウタシェルの内周面に前記テーバ部に沿うテーバ形状を付したエンドプレートが配設されており、該エンドプレートが弾性変位して前記テーバ部に圧接するようにフィルタカセットがアウタシェルに内嵌されていることを特徴とする請求項2に記載の排気浄化装置。

【請求項4】 パティキュレートフィルタの外周面とインナシェルの内周面との間に、金属線材を編み込んで成るネット材が介装されていると共に、インナシェルの外周面とアウタシェルの内周面との間に、耐熱繊維から成るマット材が介装されていることを特徴とする請求項1、2又は3に記載の排気浄化装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、排気浄化装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ディーゼルエンジンから排出されるパティキュレート(Particulate Matter:粒子状物質)は、炭素質から成る煤と、高沸点炭化水素成分から成るSOF分(Soluble Organic Fraction:可溶性有機成分)とを主成分とし、更に微量のサルフェート(ミスト状硫酸成分)を含んだ組成を成すものであるが、この種のパティキュレートの低減対策としては、排気ガスが流通する排気管の途中に、パティキュレートフィルタを装備することが従来より行われている。

【0003】 ここで、バティキュレートフィルタは、コージェライト等のセラミックから成る多孔質のハニカム 構造となっており、格子状に区画された各流路の入口が 交互に目封じされ、入口が目封じされていない流路については、その出口が目封じされるようになっており、各流路を区画する多孔質薄壁を透過した排気ガスのみが下流側へ排出されて、前記多孔質薄壁の内側表面にバティキュレートが捕集されるようにしてある。

7

【0004】この種のパティキュレートフィルタを装備するにあたり、トラクタ等のホイールベースの短い車両の場合には、各種の補器類が既に緊密な状態でレイアウトされていて、これらの補器類との干渉を避けながら新たにパティキュレートフィルタの搭載スペースを確保することが難しいため、図8及び図9に示す如く、マフラ1にパティキュレートフィルタ2を内蔵させて、両者を同じ搭載スペースに効率良く配置できるようにしたものが提案されている。

【0005】とこに図示している例では、箱形に形成されているマフラ1の外筒3内がセパレータ4、5、6により第一室7、第二室8、第三室9、後室10に四分割されており、第一室7と後室10との間に、円筒状のシェル11により外周部を抱持されたパティキュレートフィルタ2が配設されている。

【0006】そして、図示しない上流側の排気管から排気ガス12を導き入れるための入口パイプ13が、マフラ1の外筒3の前面から二枚目のセパレータ5まで挿入されて先端を閉塞されており、前記入口パイプ13により導入された排気ガス12が、第一室7と第二室8とに対し散気孔13aを介して放出されるようになっている。

【0007】 ここで、第一室7と第二室8との間のセバレータ4には、パティキュレートフィルタ2の周囲を取り巻くように連通孔4a(図9参照)が開口されているので、第一室7と第二室8に導入された排気ガス12は、何れも第一室7からパティキュレートフィルタ2に流れ込むことになり、該パティキュレートフィルタ2を通過してパティキュレートを捕集された後に後室10に回収されることになる。

【0008】また、後室10と第三室9との間のセパレ 40 ータ6にもパティキュレートフィルタ2の周囲を取り巻くように連通孔6a(図9参照)が開口されているので、前記後室10に回収された排気ガス12は、前記セパレータ6の連通孔6aを介し第三室9に折り返されるようになっている。

【0009】そして、パティキュレートフィルタ2により浄化された排気ガス12を排出するための出口パイプ14が、入口パイプ13と並列にマフラ1の外筒3の前面から第三室9まで挿入されて先端を開放されており、前記後室10から第三室9に折り返された排気ガス12が、前記出口パイプ14を介して図示しない下流側の排

気管へと抜き出されるようになっている。

【0010】尚、パティキュレートフィルタ2は、その 入側端面と出側端面の外縁をシェル11内でエンドブレ ート15、16により掛止されて軸心方向への移動が拘 束されるようになっていると共に、その外周面部分を金 属線材を編み込んで成るネット材 17 により保持される ようになっており、このネット材の軸心方向中間位置に はシール材18が介装されて排気ガス12の迂回を阻止 し得るようにしてある。

【0011】而して、入口パイプ13から第一室7と第 10 二室8に導入された排気ガス12は、何れも第一室7か らパティキュレートフィルタ2に流れ込んでパティキュ レートを捕集され、次いで、後室10を介し第三室9に 折り返されて出口パイプ14から抜き出されることにな り、他方、マフラ1内に入ってきた音波のエネルギー は、第一室7、第二室8、第三室9、後室10の夫々を 膨張室として減衰されることになる(パティキュレート フィルタ2を通過することによる減衰効果も付加され る)。

【0012】 ここで、パティキュレートフィルタ2の多 20 孔質薄壁の内側表面に捕集されたパティキュレートは、 排気温度の高い運転領域にて酸化触媒の助勢を受ける等 して燃焼除去されるか、或いは、必要に応じて装備され た電気ヒータ等の強制加熱手段により燃焼除去されると とになるが、パティキュレートフィルタ2内には、パテ ィキュレートのアッシュが徐々に溜まってくることが考 えられ、パティキュレートフィルタ2に対し直接的にエ ア洗浄や水洗浄を行い得るようにすることが望まれてい

#### [0013]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図8及 び図9の如き従来構造においては、パティキュレートフ ィルタ2を抱持しているシェル11がマフラ1の外筒3 内に固定設置されており、しかも、このマフラ1の外筒 3がパティキュレートフィルタ2の内蔵後に溶接で密閉 されるようになっていたため、パティキュレートフィル タ2にアッシュが堆積してエア洗浄や水洗浄が必要にな った際には、マフラ1全体を交換するしか術がなく、メ ンテナンスコストが高くつくという問題があった。

【0014】本発明は上述の実情に鑑みてなしたもの で、マフラの外筒内に収容させたパティキュレートフィ ルタに対し作業性良くエア洗浄や水洗浄を行い得るよう にした排気浄化装置を提供することを目的としている。 [0015]

【課題を解決するための手段】本発明は、マフラの外筒 にパティキュレートフィルタを内蔵した排気浄化装置で あって、マフラの外筒内にパティキュレートフィルタの 収容空間を画定するアウタシェルを固定設置すると共 に、パティキュレートフィルタをインナシェルで一体的 に抱持することによりユニット化したフィルタカセット 50 に、インナシェルの外周面とアウタシェルの内周面との

をアウタシェルに対し摺動自在に内嵌せしめ、このアウ タシェルとフィルタカセットとの内嵌状態をロック手段 により着脱可能に固定し、フィルタカセットをアウタシ ェルから抜脱して外部へ取り出すための取出口をマフラ の外筒の適宜位置に開閉可能に構成したことを特徴とす るものである。

【0016】而して、このようにすれば、マフラの外筒 の取出口を開けてロック手段を解除し、アウタシェルか らフィルタカセットを抜き出して作業性良くパティキュ レートフィルタのエア洗浄や水洗浄を行うことが可能と なり、パティキュレートフィルタに実際に付着している アッシュに直接的にエアや水を吹き付けて確実に汚れを 落とすことが可能となる。

【0017】更に、本発明においては、ロック手段が、 パティキュレートフィルタのガス出口側となるインナシ ェルの一端部に設けられたフランジと、該フランジをマ フラの外筒の適宜位置に締結する締結手段とにより構成 され、フィルタカセットを外部へ取り出す取出口が、バ ティキュレートフィルタを通過した排気ガスをアウタシ ェルの外周空間へ折り返す後室形成蓋により閉塞されて おり、該後室形成蓋が前記インナシェルのフランジと一 緒に締結手段により共締めされるように構成されている ことが好ましい。

【0018】このようにすれば、締結手段を緩めること により後室形成蓋を取り外して取出口を開口した際に、 同時にロック手段が解除されることになるので、直ちに アウタシェルからフィルタカセットを抜き出すことが可 能となり、パティキュレートフィルタのエア洗浄や水洗 浄に関する作業性が一層向上されることになる。

【0019】また、前述した如き後室形成蓋をインナシ 30 ェルのフランジと一緒に締結手段で共締めする構造を採 用した場合、インナシェルの反フランジ側の他端部にフ ィルタカセットの挿入方向へ向け縮径するテーパ部が形 成され、該テーパ部に対応する位置におけるアウタシェ ルの内周面に前記テーパ部に沿うテーパ形状を付したエ ンドプレートが配設され、該エンドプレートが弾性変位 して前記テーパ部に圧接するようにフィルタカセットが アウタシェルに内嵌されていることが好ましい。

【0020】とのようにすれば、インナシェルの外周面 40 とアウタシェルの内周面との間にマット材等を充填しな くても、インナシェルの反フランジ側の他端部がエンド プレートにより良好に弾性支持されることになり、ま た、インナシェルの外周面とアウタシェルの内周面との 間にマット材を充填した場合であっても、該マット材が 排気ガスの流れに晒されて飛散してしまう虞れを未然に 回避することが可能となる。

【0021】尚、本発明においては、パティキュレート フィルタの外周面とインナシェルの内周面との間に、金 属線材を編み込んで成るネット材が介装されていると共

30

5

間に、耐熱繊維から成るマット材が介装されていることが好ましく、このようにすれば、パティキュレートフィルタに対する排気ガスの迂回を阻止しつつ、フィルタカセットをガタつかないよう良好に保持させることが可能となる。

#### [0022]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態を図面を 参照しつつ説明する。

【0023】図1~図7は本発明を実施する形態の一例を示すもので、図8及び図9と同一の符号を付した部分は同一物を表わしている。

【0024】図1に示す如く、本形態例の排気浄化装置においては、マフラ1の外筒3内にパティキュレートフィルタ2の収容空間を画定するアウタシェル21を固定設置すると共に、パティキュレートフィルタ2をインナシェル19で一体的に抱持することによりユニット化したフィルタカセット20を前記アウタシェル21に対し摺動自在に内嵌せしめ、このアウタシェル21とフィルタカセット20との内嵌状態をロック手段22により着脱可能に固定し、フィルタカセット20をアウタシェル2021から抜脱して外部へ取り出すための取出口23をマフラ1の外筒の適宜位置に開閉可能に構成するようにしてある。

【0025】より具体的には、図2に拡大して示す如く、ロック手段22が、パティキュレートフィルタ2のガス出口側となるインナシェル19の一端部に設けられたフランジ24と、該フランジ24をマフラ1の外筒の適宜位置に締結するボルト25及びナット26(締結手段)とにより構成され、また、フィルタカセット20を外部へ取り出す取出口23が、パティキュレートフィルタ2を通過した排気ガス12を第三室9(アウタシェル21の外周空間)へ折り返す後室形成蓋27により閉塞されており、該後室形成蓋27が前記インナシェル19のフランジ24と一緒にボルト25及びナット26により共締めされるようになっている。尚、図2中における28,29はガスケットを示している。

【0026】そして、この後室形成蓋27の内側には、パティキュレートフィルタ2を通過した排気ガス12を回収する後室30が形成され、この後室30が、図3に示す如き第三室9の後面を成すセパレータ6の連通孔6aを介して第三室9と連通するようになっている。

【0027】つまり、図4に示す如く、円形のパティキュレートフィルタ2の出側端面に対し後室形成蓋27は矩形状を呈しており、その内側に形成される後室30の四隅が各連通孔6aを被覆するようになっているので、前記後室30に回収された排気ガス12は、前記セパレータ6の連通孔6aを介し第三室9に折り返されるようになっている。

【0028】尚、図5に示す如く、インナシェル19の ル21からフィルタカセット20を抜き出すことができ フランジ24も矩形状を呈し且つ前記各連通孔6aと合 50 るので、パティキュレートフィルタ2のエア洗浄や水洗

致する連通孔24aを有しているので、先の図2のように、このインナシェル19のフランジ24を挟んで前記セパレータ6と前記後室形成蓋27の外縁部分とをガスケット28,29を介し重ね合わせ、これらの各連通孔6a,24aに干渉しない位置をボルト25及びナット26(ナット26はセパレータ6の第三室9側の面に溶接されている)により締結するようにしている。

6

【0029】また、本形態例においては、図6に拡大して示す如く、パティキュレートフィルタ2の外周面とイ10・ンナシェル19の内周面との間に、ステンレス等の金属線材を編み込んで成るネット材17が介装されていると共に、インナシェル19の反フランジ24側の外周面とアウタシェル21の内周面との間に、セラミックスファイバー等の耐熱繊維から成るマット材31が介装されている。

【0030】ただし、この部分の構造については、図7 に示す如く、インナシェル19の反フランジ24側の他 端部にフィルタカセット20の挿入方向(図7中におけ る左方向)へ向け縮径するテーパ部32を形成すると共 に、該テーパ部32に対応する位置におけるアウタシェ ル21の内周面に前記テーパ部32に沿うテーパ形状を 付したエンドプレート33を配設するようにして、該エ ンドプレート33が弾性変位して前記テーバ部32に圧 接するようにフィルタカセット20をアウタシェル21 に内嵌されるようにしても良く、とのようにした場合に は、インナシェル19の反フランジ24側の外周面とア ウタシェル21の内周面との間にマット材31を介装し なくても良い(マット材31を介装することも可能)。 【0031】而して、以上のように本形態例の排気浄化 装置を構成すれば、締結手段であるボルト25を緩めて 後室形成蓋27を取り外すことによりマフラ1の外筒3 の取出口23を開け且つロック手段22を解除し、図5 に示す如く、アウタシェル21からフィルタカセット2 0を抜き出して作業性良くパティキュレートフィルタ2 のエア洗浄や水洗浄を行うことが可能となり、パティキ ュレートフィルタ2に実際に付着しているアッシュに直 接的にエアや水を吹き付けて確実に汚れを落とすことが 可能となる。

【0032】従って、上記形態例によれば、マフラ1の 40 外筒内からフィルタカセット20を抜き出して作業性良 くパティキュレートフィルタ2のエア洗浄や水洗浄を行 うことができるので、マフラ1全体を交換することなく パティキュレートフィルタ2の再生化を図ることがで き、パティキュレートフィルタ2のメンテナンスコスト を安価に抑えることができる。

【0033】特に本形態例においては、後室形成蓋27を取り外して取出口23を開口することによりロック手段22を同時に解除することができ、直ちにアウタシェル21からフィルタカセット20を抜き出すことができるので、パティキュレートフィルタ2のエア洗浄や水洗

浄に関する作業性を一層向上することができる。

【0034】更に、図6に示す如く、パティキュレート 『 ローフィルタ2の外周面とインナシェル19の内周面との間 にネット材17を介装し、インナシェル19の反フラン ジ24側の外周面とアウタシェル21の内周面との間に マット材31を介装するようにすれば、パティキュレー トフィルタ2に対する排気ガス12の迂回を阻止しつ つ、フィルタカセット20をガタつかないよう良好に保 持することができる。

> の反フランジ24側の他端部にテーパ部32を形成し、 該テーパ部32に対応する位置におけるアウタシェル2 1の内周面に前記テーパ部32に沿うテーパ形状を付し たエンドプレート33を配設するようにすれば、インナ シェル19の外周面とアウタシェル21の内周面との間 にマット材31等を充填しなくても、インナシェル19 の反フランジ24側の他端部をエンドプレート33によ り良好に弾性支持することができ、また、インナシェル 19の外周面とアウタシェル21の内周面との間にマッ ト材31を充填した場合であっても、該マット材31が 20 排気ガス12の流れに晒されて飛散してしまう虞れを未 然に回避することができる。

> 【0036】尚、本発明の排気浄化装置は、上述の形態 例にのみ限定されるものではなく、アウタシェルとフィ ルタカセットとの内嵌状態を固定するロック手段には図 示以外の構造を適用しても良く、フィルタカセットの取 出口を開閉可能に構成するにあたっての構造も図示例に 限定されないこと、また、後室形成蓋をインナシェルの フランジとは別締めで締結するようにしても良いこと、 更には、パティキュレートフィルタの外周面とインナシ 30 ェルの内周面との間へのネット材の介装や、インナシェ ルの外周面とアウタシェルの内周面との間へのマット材 の介装は必要に応じて行えば良いこと、その他、本発明 の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得る ことは勿論である。

[0037]

【発明の効果】上記した本発明の排気浄化装置によれ ば、下記の如き種々の優れた効果を奏し得る。

【0038】(1)本発明の請求項1に記載の発明によ れば、マフラの外筒内からフィルタカセットを抜き出し 40 22 ロック手段 て作業性良くパティキュレートフィルタのエア洗浄や水 洗浄を行うことができるので、マフラ全体を交換するこ となくパティキュレートフィルタの再生化を図ることが でき、パティキュレートフィルタのメンテナンスコスト を安価に抑えることができる。

【0039】(II)本発明の請求項2に記載の発明に よれば、後室形成蓋を取り外して取出口を開口すること によりロック手段を同時に解除することができ、直ちに

アウタシェルからフィルタカセットを抜き出すことがで きるので、パティキュレートフィルタのエア洗浄や水洗 浄に関する作業性を一層向上することができる。

【0040】(III)本発明の請求項3に記載の発明 によれば、インナシェルの外周面とアウタシェルの内周 面との間にマット材等を充填しなくても、インナシェル の反フランジ側の他端部をエンドプレートにより良好に 弾性支持することができ、また、インナシェルの外周面 とアウタシェルの内周面との間にマット材を充填した場 【0035】他方、図7に示す如く、インナシェル19 10 合であっても、該マット材が排気ガスの流れに晒されて 飛散してしまう虞れを未然に回避することができる。

> 【0041】(IV)本発明の請求項4に記載の発明に よれば、パティキュレートフィルタに対する排気ガスの 迂回を阻止しつつ、フィルタカセットをガタつかないよ う良好に保持することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を実施する形態の一例を示す断面図であ

【図2】図1の11部分の詳細を示す拡大図である。

【図3】図1のマフラを斜め前方から見た斜視図であ

【図4】図1のマフラを斜め後方から見た斜視図であ

【図5】図4の後室形成蓋を取り外した状態を示す斜視 図である。

【図6】図1のVI部分の詳細を示す拡大図である。

【図7】図6の構造についての別の例を示す拡大図であ る。

【図8】従来例を示す断面図である。

【図9】図8のIX-IX方向の矢視図である。 【符号の説明】

1 マフラ

2 パティキュレートフィルタ

3 外筒

12 排気ガス

17 ネット材

19 インナシェル

20 フィルタカセット

21 アウタシェル

23 取出口

24 フランジ

25 ボルト (締結手段)

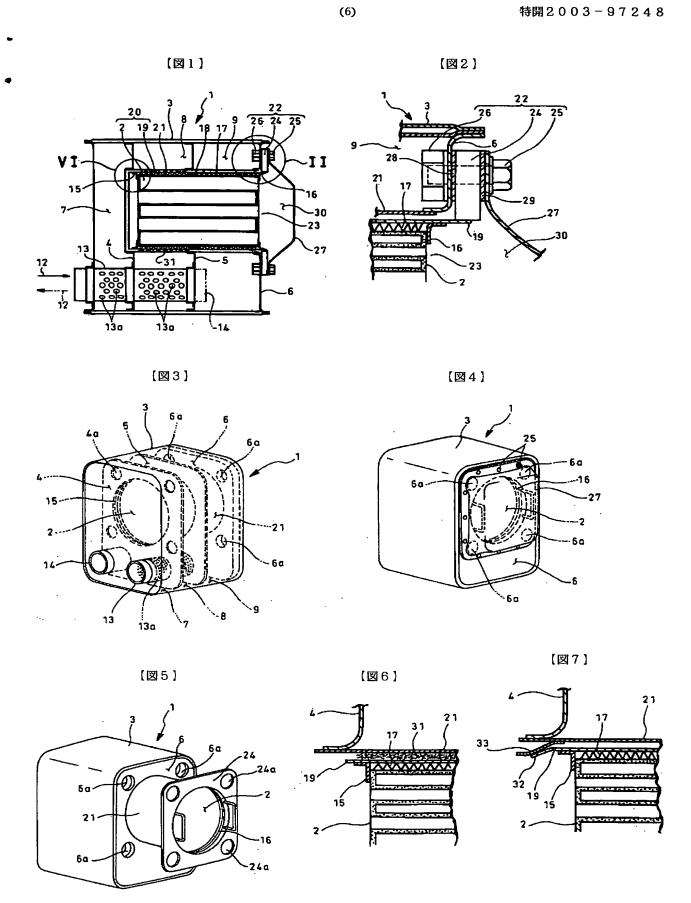
26 ナット (締結手段)

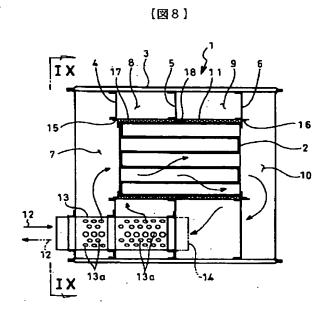
27 後室形成蓋

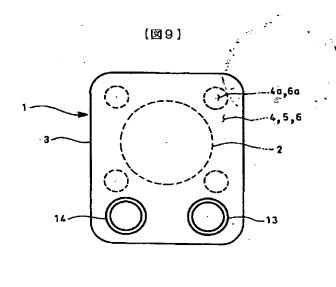
31 マット材

32 テーパ部

33 エンドプレート







## フロントページの続き

(72)発明者 大矢 敏樹

東京都日野市日野台3丁目1番地1 日野

自動車株式会社内

(72)発明者 通阪 久貴

東京都日野市日野台3丁目1番地1 日野

自動車株式会社内

Fターム(参考) 3G004 AA01 BA00 BA06 CA04 DA06

DA07 EA04 FA02 GA01

3G090 AA02 EA01

4D058 JA32 JB06 KB02 KC01 KC15

KC19 QA27 SA08 UA08